

Pompe à vide chimique à membrane, à séchage automatique pour gaz humides, SD 820

Marque : VWR COLLECTION



Pompe à membrane à deux têtes et à fonctionnement à sec avec système de séchage automatique intégré. Cette pompe peut être utilisée pour une large gamme d'applications dans les laboratoires, en particulier lorsqu'un vide propre est requis et que des gaz humides doivent être pompés. Par exemple, elle peut servir dans les chambres de séchage à vide (pour séchage ou traitement par la chaleur des substances et des composants), ou avec des stérilisateurs à vapeur pour la stérilisation des instruments, récipients, filtres et textiles. Cette pompe peut être utilisée dans une large gamme d'applications en raison de sa grande résistance aux milieux agressifs. La pompe comprend une membrane recouverte de PTFE dotée d'un système d'optimisation de la tension breveté, ce qui permet à la pompe d'être plus petite et de prolonger la durée de vie de la membrane. Le système auto-séchant innovant permet de souffler le liquide condensé hors des têtes de pompe à haute vitesse lors de l'évacuation. Le vide dans la chambre à vide reste constant. Le cycle de séchage peut être ajusté aux exigences du processus individuel en utilisant trois variables. Après séchage, la pompe atteint un meilleur vide et est capable d'évacuer beaucoup plus rapidement que les pompes sans système de séchage.

Transfert et évacuation purs

Hautement compatible avec les vapeurs et gaz humides

Sans maintenance

Écologique

* Débit à la pression atmosphérique

Informations de livraison: Comprend une pompe à membrane dotée d'un commutateur thermique, d'un fusible principal, d'un câble de connexion avec prise, et d'un raccord de tuyaux pour tuyaux de diamètre interne 10 mm.

Modèle	Cdt	Ref UGAP	Lien web	Ref fabricant	Ref VWR
SD 820	1	2580514	https://www.ugap.fr/achat-public/_2580514.html	181-0094	181-0094